

期刊信息

篇名	Generation of an Atomic Nitrogen Ion Beam by DC Glow Discharge and Its Reaction with a Graphite Surface and the Laser Ablation Plume of Graphite
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	39. Zhao Guo,Jie Chen,Jing-Hai Chen,Pei-Nan Wang,and Fu-Ming Li
第一作者单位	
刊物名称	J. Korean Phys. Soc
页面	Vol.32(3),213-216
出版日期	1998年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	激光烧蚀成膜动力学过程的光谱/质谱研究